

2019年度第9回技術室主催 東京大学医科学研究所テクニカルセミナー

次世代型蛍光顕微鏡テクニカルセミナー <光学顕微鏡とAI技術との融合の可能性>



次世代型蛍光顕微鏡

蛍光顕微鏡で画像を取得する際に発生してしまう、光の「**ボケ**」を徹底的に取り除き、驚くほどシャープでクリアな画像を得ることができる最新鋭のイメージングシステムです。

素早く、簡単に、アーティファクトが無い超高精細な蛍光画像を取得することを可能にしたコンピュータクリアリング技術をご紹介します。

セミナー内容

- 1、最新コンピュータクリアリング技術
- 2、超高速画像取得(実機)
- 3、機械学習機能を有したAI自動アノテーションシステム

・日時 : 2月10日(月) 16時00分～17時00分

・場所 : 2号館2階 大講義室

・演者 : ライカマイクロシステムズ株式会社 鶴巻 宣秀

事前のお申し込みは不要ですので、直接会場にお越しください。

実機を用いてのデモンストレーションも行います。

事前に予約が必要となりますのでお問い合わせ先よりご連絡下さい。



■お問い合わせ先
ライカマイクロシステムズ株式会社
担当 : 石坂 信也
Mail : shinya.ishizaka@leica-microsystems.co.jp

<Thunder詳細>

